



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



**C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi**

Bando di gara
CUP B33C22000710006 - CIG 99544564F5

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 - 95121 Catania.

SEZIONE II: Oggetto dell'appalto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "REATTORE PER DIRECT LIQUID INJECTION (DLI) CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (CVD) E ATOMIC LAYER DEPOSITION (ALD)" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE"- Progetto iENTRANCE- Codice NUTS ITG17- CPV 38970000-5 _ Importo complessivo € 430.000,00 oltre IVA. Durata dell'appalto 300 giorni.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Atti di gara su www.urp.cnr.it e su www.acquistinretepa.it

SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 18:00 del 20.10.2023.

SEZIONE VI: Altre informazioni. Prima seduta pubblica: ore 9:30 del 23.10.2023_ mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. www.acquistinretepa.it. Invio alla GUUE: 08.09.2023

Il responsabile unico del procedimento
Dott. Vittorio Privitera